## BEST AVAILABLE COPY



## 本国特許庁

PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

の 書 類 は 下 記 の 出 願 書 類 の 膾 本 に 相 違 な い こ と を 証 明 す る。 certify that the annexed is a true copy of the following application as filed

月日 Application: 1987年5月21日

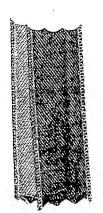
番号 Number:

昭和62年特許願第124912号

人

セイコーエプソン株式会社

CERTIFIC COPY OF PRICE HE DOCUMENT



1987 年 12 月 23 日

特許庁長官 Director-General, Patent Office 小川邦



出証昭 6 2 - 6 1 0 6 1



HOIL 21/88



特 許 願 12

9500円

昭和62年5月21日

特 許 長 官 殿



1. 発明の名称

AンFウタイソウチ 半導体装置

2. 発 明 者

スワ オワ 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

アサ ヒ ナ ジ オ 朝 比 奈 通 雄

3. 特許出願人

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 (236) セイコーエプソン株式会社

表取締役 服 部 一 郎

4. 代 理 人

〒104 東京都中央区京橋2丁目6番21号 株式会社 服部セイコー内 最上特許事務所 (4664)弁理士 最 上 務 (他1名) 連絡先 563-2111 \_ 内線 631~640 担当 林



5. 添附書類の目録

- (1) 願書副本
- (2) 明 細 書
- (3) 図 面
- (4) 委任 状

1 通

1 通

1 通

1 通



# 6. 上記以外の代理人

〒112 東京都文京区小石川2丁目1番2号 11山京ビル に (8256) 弁理士 西川 慶治

#### 明 細 書

- 発明の名称
  半導体装置
- 2. 特許請求の範囲

半導体装置の配線構造において、少なくとも1層以上の無電解Ni、Cu、Au、あるいは電解Ni、Cu、Au、あるいは電解Ni、Cu、Auがあるとを特徴とする半導体装置。

3 . 発明の詳細な説明 〔産業上の利用分野〕

本発明は、信頼性の高い配線構造を有した半導体装置に関するものである。さらに言えば、少なくとも1層以上の無電解、あるいは電解Ni、Cu、Auメッキ層を有した配線及び、バンプ電極から成る高信頼性、低コストの半導体装置に関するものである。

〔従来の技術〕



第3図は従来方法による配線構造、及びバンプ構造を示したものである。

はおいて、1はSi基板、2は、素子分離用酸化膜、3はゲート膜、4はゲートオール膜は低濃度不純物拡散層、8は胃間絶解をデカーは高濃度不純物拡散層、8は腎用金属をデポし、コンタクト孔を形成した後配線用シ11を形成し、フォトエッチにより、配線バターン11を形成する。

〔発明が解決しようとする問題点〕

この時コンタクト孔が小さくアスペクト比が大きいとコンタクト部のカベレッジが悪く、特に無加熱の時は、クラック19が発生し、断線、あるいはマイグレーション耐性が劣化する。 A L 配線部のカベレッジが悪いと、上層のペッシベーション膜のつきまわりも悪く、20のようなボイドが発生し、耐湿性を著しくそこなう。

本発明はこのような従来の配線にみられた欠点を一掃し、高信頼で、実用的な配線構造を有した 半導体装置を提供するものである。 〔問題点を解決するための手段〕

本発明は、上記問題点を解決するために、半導体装置の配線構造において、少なくとも1層以上の無電解Ni、Cu、Auあるいは電解Ni、Cu、Auカることを特徴とする。 また、これはバンブ電極構造に用いてもよいものである。

#### (実施例)

以下に実施例をもって本発明を説明していく。 第1図(a)は、従来と同じである。(b)において、コンタクトフォトエッチ後、Ti9を2 の0Åスペッタでデポする。次の亜燐酸 10 電解メッキ液中に浸漬電解ニッケルは、非常にステップカバレッジが良くアメタルは タルを11 をメッキする。だいてAVーSiーC 収得でしてものスパッタし、フォトエッグで配線にて をスパッタし、フォトエッグで配線にで をスパッタし、フォトエックを11 でで、ためし、フォトエックを11 でで、ためし、ために、ためにではないたののでででででである。12 でで、ために、ために、ためにではないたではでコンタクト部のTiは下地Siと反びて

実施例2として、バンプ電極形成に本発明を適用した例を第2図に示す。

コンタクトフォトエッチ後、 Ti9を200 A、無電解Ni10を2000A形成する。続いて、配線パターンを反転させたレジストパターン 15を形成し、電解Cuメッキ16を、下地Ni と、レジストパターン内で囲まれた部分に形成する。レジスト15をハクリし、イオンミーリン でレジスト反転パターン F にあった、 N i ー T i 膜をエッチングし、配線パターンを形成する。パッシベーション 度 1 6 を堆積後、パット部をオープンし、無電解 C u メッキ層を17、1000点に厚付けメッキ(約20μ)して、バンプ電極を完成する。

世来のバンプ形成方法を第3図の(c c n で c r 2 l を第3図の(c r 2 l を x y n l を x y n l を x y n l を x y n l を x y n l を x y n l を x y n l を x y n l を x y n l に a l x y n l に a l x y n l に a l x y n l に a l x y n l に a l x y n l に a l x y n l に a l x y n l に a l x y n l x l x y n l x l x y n l x l x l x y n l x l x y n l x l x y n l x l x y n l x l x y n l x l x y n l x l x y n l x l x y n l x l x y n l x l x y n l

応用として、これらの無電解メッキバンプ上に、 溶融ハンダ法でハンダ電極を形成することも可能 である。

(発明の効果)

このように本発明は、従来の配線、及びバンプ電極形成にみられた欠点を実用レベルで大幅に改良できる構造を有した半導体装置である。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図(a)~(c)、第2図(a)(b)は、本発明による半導体装置の実施例を示す図。 第3図は従来の半導体装置を示す図。

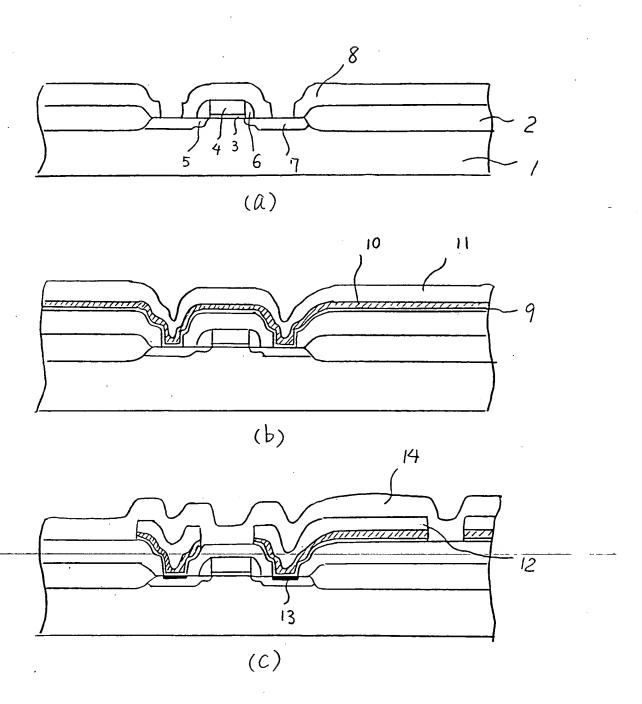


- 1 ··· S i 基板
- 2 … 素子分離用酸化膜
- 3 … ゲート 膜
- 4 … 電 極
- 5 … 低 濃 度 不 純 物 拡 散 層
- 6 … サイドウォール膜
- 7 … 高 濃 度 不 純 物 拡 散 層
- 8 … 層間絶縁膜

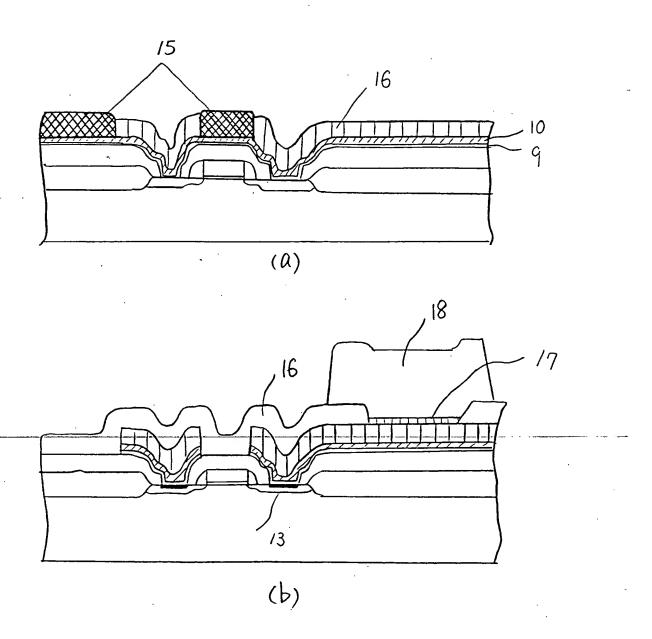
- 9 ··· T i 層
- 10 ···無電解Ni層
- 1 1 ··· A L 合 金 層
- 12…エッチングパターン
- 13 ··· T i S i , 層
- 1 4 … パッシベーション膜
- 1 5 … パターン形成用レジスト
- 16 … C u メッキ層
- 1 7 … 無電解 C u メッキ層
- 18…無電解Niメッキバンプ電極
- 19…ポイド
- 20 ... クラック
- 2 1 ··· C r 膜
- 2 2 ··· A u 膜
- 2 3 … C r A u パターンエッチング
- 2 4 … メッキ用パターン
- 2 5 … A u メッキバンプ電極

以 上

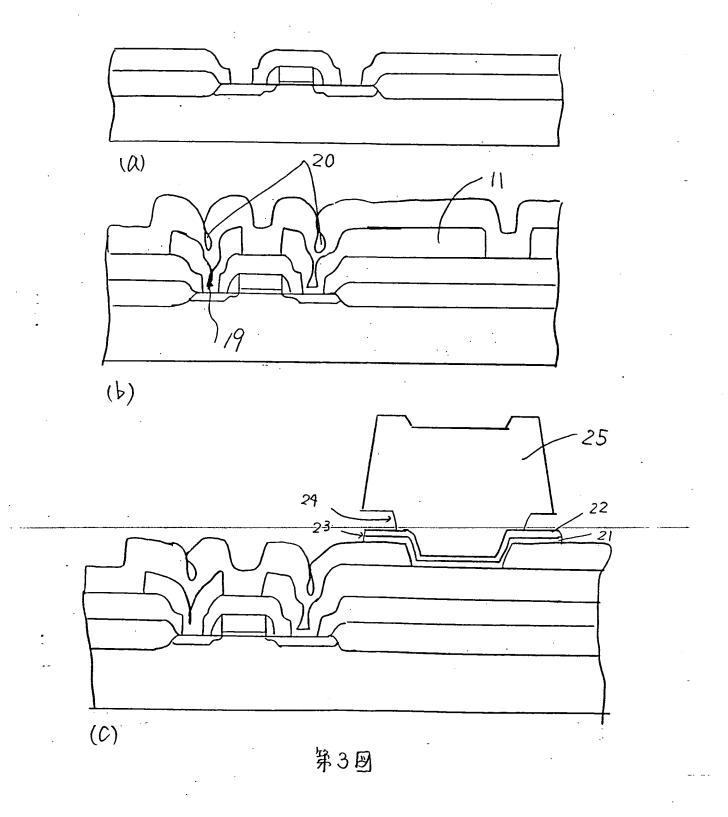
出願人 セイコーエプソン株式会社 代理人 弁理士 最 上 務 他 1 名



第1回



第2回



H 晒人 セイコーエプソン株式会社 代理人弁理士 最 上 務 他1名

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| BLACK BORDERS   |
|---|
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES                 |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING                                 |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING                  |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES                                 |
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS                    |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS                                  |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT                   |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| OTHER:  |

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.